

光電子技術職種
WorldSkills2024 日本代表選手選考会

実施要項

2023年6月2日

特定非営利活動法人高度情報通信推進協議会

第47回技能五輪国際大会「光電子技術」職種分科会

1. 目的

本選考会では、2024年9月にフランス・リヨンで開催される第47回技能五輪国際大会（以下、WSC2024、とする）光電子技術職種に参加する日本代表選手を選考する。

2. 主催

特定非営利活動法人高度情報通信推進協議会

第47回技能五輪国際大会「光電子技術」職種分科会

3. 後援（予定）

厚生労働省 中央職業能力開発協会

4. 開催日程

選手選考会： 2023年6月29日（木）

参加募集期間：2023年6月5日（月）～19日（月）

※申込希望者は ohki@jec.ac.jp あてに所属団体と選手及び担当者氏名を連絡すること。

5. 開催場所

選手選考会： 「情報通信配線技術フォーラム 2023 夏」

東京ビッグサイト （東京都江東区有明3丁目11-1）

6. 参加人数

選手選考会において、最大8名とする

※8名を超える参加申し込みがあった場合は、先着順とする

7. 参加要件

参加要件は以下を満たすものとする

- ・ WSC2024 の参加要件を満たす者（年齢、等）

※詳細は、中央職業能力開発協会 HP を参照のこと

- ・ 光電子技術に関する技能を習得中の者

- ・ 光電子技術職種選手選考会への参加に相応しい技能を習得していると認められる者

8. 参加費用

20,000 円/1 人

※競技場所への移動および宿泊等は含まれない

9. 選考の方針

前回大会の Test Project を分析するとともに WSC2024 におけ WorldSkillsOccupational Standard（以下、WSOS）に沿った競技課題と評価方法を用いて WorldSkills2024 においても金メダルを獲得し得る代表選手を選考する

10. 選考の方法

選考会の評価法は以下とする。

WSOS: Work organization and management , Design and manufacturing of optoelectronic applications , および Optimization of optoelectronic applications に関する知識および実技課題により評価を行う

11. 評価の方法

選手選考会は、次の評価方法により評価を行う

- ・ 選手選考会は、100 点満点で採点し得点上位の 2 名を原則として選考会通過者とする

※代表選手候補は、技能五輪国際大会選手強化委員会で審査のうえ代表選手として決定される

※上記「9.選考の方法」「10.評価の方法」については、別紙「光電子技術職種

WorldSkills2024 日本代表選手選考会の採点方法」を参考のこと